

公益財団法人 日本表面真空学会 マイクロアナリシス技術部会主催

2026 年度研修セミナー
「透過電子顕微鏡法とその周辺技術」

研修セミナーテキスト広告・ショートプレゼンテーション申込書

開催日時:2026 年 4 月 23 日(木)-24 日(金)

場所:東レ総合研修センター(静岡県三島市末広町21-9)

予定参加人数:最大30名程度

広告・ショートプレゼンテーション費用:10,000円(内税、請求書払い(銀行振り込み))

プログラム:

4 月 23 日(木)13:00-19:00

13:00 「透過電子顕微鏡とその周辺技術の概要」(東北大学 寺内正己)

14:00 「TEM 観察のための試料ホルダーの構造と機能—通常観察からその場観察まで」
(日本電子 福永啓一)

15:00 「CBED および 4D-STEM による局所結晶構造解析」(東北大学 津田健治)

16:00 「環境 TEM を用いたその場観察技術と応用」(日立ハイテク 五十嵐啓介)

17:00 技術交流会(名刺交換会)

4 月 24 日(金)9:00-17:00

9:00 「ノイズと信号の境目、推定とモデル:計測インフォマティクスへの提言」(名古屋大学 武藤俊介)

10:00 「Cryo-EM が切り拓くライフサイエンス:構造解析から創薬応用まで」
(Thermo Fisher Scientific 前田晋太郎)

11:00 「TEM-EDS について(仮題)」(Oxford Instruments 中島里絵)

11:40 「ACOM-TEM 分析を中心とした材料およびデバイスの分析」(東レリサーチセンター 藤本亮祐)

13:20 ショートプレゼンテーション、総合ディスカッション

☆ テキスト広告・ショートプレゼンテーションのどちらか、もしくは両方をご選択ください。

広告(研修セミナーテキスト A4 1 頁、4 月 3 日(金)までに原稿をお送りください)

ショートプレゼンテーション(2 日目午後、10 分程度)

貴社名 :

ご所属(申込ご担当者) :

ご芳名(ご担当者) :

ご連絡先 住所 :

TEL :

FAX :

電子メール:

請求書送付先、宛名等 :

☆ 本件の申込み先、問い合わせ先:研修セミナー世話人 mba_seminar@jvss.jp

以上